

シリコン材料・デバイス研究専門委員会 委員会名簿
(2024年2月22日時点)

役職	氏名	機関
委員長	大見 俊一郎	東京工業大学
副委員長	宇佐美 達矢	日本エー・エス・エム株式会社
幹事	諏訪 智之	東北大学
幹事	野田 泰史	パナソニックホールディングス(株)
幹事補佐	細井 卓治	関西学院大学
幹事補佐	二瀬 卓也	ウエスタンデジタル合同会社
専門委員	浦岡 行治	奈良先端科学技術大学院大学
専門委員	岡田 浩	豊橋技術科学大学
専門委員	間脇 武蔵	東北大学
専門委員	宮崎 誠一	名古屋大学
専門委員	国清 辰也	ルネサスエレクトロニクス(株)
専門委員	黒木 伸一郎	広島大学
専門委員	佐久間 究	キオクシア(株)
専門委員	佐道 泰造	九州大学
専門委員	寺島 知秀	三菱電機(株)
専門委員	小寺 哲夫	東京工業大学
専門委員	小町 潤	ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)
専門委員	小林 伸彰	日本大学
専門委員	森 貴洋	国立研究開発法人 産業技術総合研究所
専門委員	大森 和幸	
専門委員	大野 裕三	筑波大学
専門委員	池田 浩也	静岡大学
専門委員	中島 安理	広島大学
専門委員	田中 一	大阪大学
専門委員	品田 高宏	東北大学
専門委員	服部 淳一	国立研究開発法人 産業技術総合研究所
専門委員	平本 俊郎	東京大学
専門委員	平野 博茂	パナソニック・タワージャズ セミコンダクター(株)
専門委員	野口 隆	琉球大学
専門委員	野村 晋太郎	筑波大学
専門委員	高橋 芳浩	日本大学